PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-241979

(43) Date of publication of application: 22.10.1987

(51)Int.CI.

CO9D 11/00 CO8F 2/48 CO8F299/02 CO9D 11/00 CO9D 11/10 CO9D 11/10

(21)Application number: 61-085100

(71)Applicant: NIPPON KAYAKU CO LTD

(22)Date of filing:

15.04.1986

(72)Inventor: NAWATA KAZUMITSU

KATAYAMA SHIGETO

(54) RESIN COMPOSITION AND SOLDER RESIST INK COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled composition which has excellent heat resistance, moisture resistance, electrical insulating properties, and adhesion properties and is radiation—curable, by mixing an epoxy poly(meth)acrylate, a specified unsaturated compound, and another unsaturated compound.

CONSTITUTION: A resin composition which contains an epoxy poly(meth)acrylate (A) having 2 or more (meth) acryloyl groups in a molecule obtained by reacting an epoxy resin with (meth)acrylic acid; a compound (B) of the formula (wherein R1 is H or CH3); another unsaturated compound (C); and optionally a photopolymerization initiator (D). A preferable amount of each component based on 100pts.wt. in total of components AWD is as follows: 10W50pts.wt. component A; 5W60pts.wt. component B; 1W60pts.wt. component C; 0W15pts.wt. component D.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

(11)特許出願公告番号

特公平6-18843

(24) (44)公告日 平成6年(1994) 3月16日

庁内整理番号	F I	技術表示箇所
7442—4 J		
7442-4 J		
7415—4 J		
D 7511-4E		
7	7442—4 J 7442—4 J 7415—4 J	7442—4 J 7442—4 J 7415—4 J

発明の数2(全 5 頁)

(21)出願番号 特顧昭61-85100 (71)出願人 999999999 日本化薬株式会社 (22)出顧日 昭和61年(1986) 4月15日 東京都千代田区富士見1丁目11番2号 (72)発明者 縄田 一允 (65)公開番号 特開昭62-241979 山口県小野田市大字東高泊173-4 (43)公開日 昭和62年(1987)10月22日 (72)発明者 片山 成人 山口県厚狭郡山陽町大字郡3512-149 (74)代理人 弁理士 竹田 和彦 審査官 藤井 彰

(54)【発明の名称】 樹脂組成物及びソルダーレジストインキ組成物

【特許請求の範囲】

【 請求項1 】エポキシ樹脂と (メタ) アクリル酸とを反 応させて得られる1 分子中に2 個以上の(メタ) アクリ * *ロイル基を有するエポキシポリ (メタ) アクリレート (A)、一般式

$$\begin{array}{c} R_1 \\ I \\ CH_{\overline{2}} = C - C - C - CH_{\overline{2}} - C - CH_{\overline{2}} - CH_{\overline{2}}$$

(但し、R1はH又はCH3を示す。)であらわされる 化合物(B)、他の不飽和基含有化合物(C)及び光重 合開始剤(D)を含むことを特徴とする樹脂組成物。 【請求項2】エポキシ樹脂と(メタ)アクリル酸とを反 応させて得られる1分子中に2個以上の(メタ)アクリロイル基を有するエポキシポリ(メタ)アクリレート(A)、一般式

(但し、R1はH又はCH3を示す。)で表わされる化合物(B)、他の不飽和基含有化合物(C)及び光重合開始剤(D)を含むことを特徴とするソルダーレジスト 10インキ組成物。

【発明の詳細な説明】

(産業上の利用分野)

本発明は、放射線硬化型の樹脂組成物及びプリント配線 基板の永久保護膜として使用される紫外線により硬化 し、耐熱性、耐薬品性、耐湿性、密着性及び電気絶縁性 に優れた紫外線硬化型のソルダーレジストインキ組成物 に関する。

(従来の技術)

近年、省資源、省エネルギー、作業性向上、生産性向上 20 などの理由により 紫外線硬化型組成物が多用されて来ている。プリント 配線基板加工分野においても 同様の理由によりソルダーレジストインキ、マーキングインキなど 種々のインキが従来の熱硬化型組成物から 紫外線硬化型組成物へと移行してきている。ソルダーレジストインキは、いち早く紫外線硬化型組成物へと移行した。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、現在この紫外線硬化型組成物の適用され *

*ている用途としては、ラジオ、ビデオ、テレビ等に使用されている民生用基板と称せられる分野に限られ、コンピューター、制御機器等の産業用基板にいわれる分野への適用は、未だ行われていないのが実情である。これは、産業用基板に使用させるソルダーレジストインキには、民生基板用ソルダーレジストインキに要求されていない高電気絶縁性、加湿下におけるハンダ耐熱性、密着性、耐薬品性など高い性能が要求されており、現在の民生基板用ソルダーレジストインキでは、要求性能レベルに達していないためである。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは、上記の問題を解決するための鋭意研究の 結果、紫外線硬化型のソルダーレジストインキに適した 耐熱性、耐湿性、耐溶剤性、電気絶縁性及び密着性に優 れた放射線硬化型の樹脂組成物を提供することに成功し 本発明を完成した。すなわち、本発明は、

(1)エポキシ樹脂と(メタ) アクリル酸とを反応させて 得られる1分子中に2個以上の(メタ) アクリロイル基 を有するエポキシポリ(メタ) アクリレート (A)、一般式(I)

(但し、Riは、HまたはChoを示す。)

であらわされる化合物 (B)、他の不飽和基含有化合物 (C) 及び光重合開始剤 (D)を含むことを特徴とする樹脂組成物。 ※ ※(2)エポキシ樹脂と(メタ)アクリル酸とを反応させて 得られる1分子中に2個以上の(メタ)アクリロイル基 を有するエポキシポリ(メタ)アクリレート(A)、一般 式(I)

であらわされる化合物(B)、他の不飽和基含有化合物(C)及び光重合開始剤(D)を含むことを特徴とするソルダーレジストインキ組成物。

である。

本発明の樹脂組成物及びソルダーレジストインキ組成物 (以下併せて「組成物」という)に使用する前記 (A)乃 至(D)の成分について、具体例を示して、更に詳しく説 明する。 先ず(A)成分のエポキシポリ(メタ)アクリレートは、エポキシ樹脂と(メタ)アクリル酸(アクリル酸又はメタクリル酸)とを反応させ得られる1分子中に2個以上の(メタ)アクリロイル基を有する化合物であり、使用するエポキシ樹脂としては、ビスフェノールAタイプ(例えば、シェル化学(株)製、エピコート828、1001、1004等)、ビスフェノールFタイプ(シェ か化学(株)製、エピコートR-807等)、ビスフェ

ノールS タイプ、フェノールノボラックタイプ (例え ば、シェル化学(株)製、エピコート152、154 等)、クレソールノボラックタイプ(例えば、日本化薬 (株) 製、EOCN-102、103等)、ヒダントイ ンタイプ等のエポキシ樹脂が挙げられる。エポキシ樹脂 と(メタ)アクリル酸との反応を行なう場合、エポキシ 樹脂の1 化学当量に対する(メタ) アクリル酸の使用割 合は、0.5~2.0化学当量であるのが好ましく、特に好ま しくは0.9~1.1化学当量である。反応は触媒を使用し促 進させることができる。この様な触媒はトリエチルアミ ン、ベンジルジメチルアミン、メチルトリエチルアンモ ニウムクロライド、トリフェニルスチビン等の公知の触 媒であり その使用量は、反応液の重量に対して好ましく は0.1~20%、特に好ましくは1~5%使用される。 反応温度は好ましくは60~120℃、特に好ましくは 70~100℃である。反応時の重合防止のために重合 防止剤を添加しておくことが好ましく、そのような重合 防止剤には、ハイドロキノン、pーメトキシフェノー ル、フェノチアジン、N-ニトロソフェニルアミン、銅 塩等が挙げられる。その使用量は、通常反応混合物に対 20 して0.01~1 重量%が好ましい。 このようにして得られ るエポキシポリ (メタ) アクリレート (A) は公知であ る。(A)成分としては、紫外線硬化の場合は、エポキシ ポリメタクリレート よりもエポキシポリアクリレート の 方が好ましい。 (A)成分の具体的化合物のう ちで特に良 好な性質を示すものとしては、エポキシ樹脂としてフェ ノールノボラックタイプのエポキシ樹脂を使用したエポ キシポリアクリレートが挙げられる。 (A)成分の配合量 は、(A) 乃至(D) の成分の総量100 重量に対し、10~ 50 重量部が好ましく、特に15~40 重量部が好まし 30 い。

(B)成分である一般式[I]で示される化合物は、特開 昭58-225085で示される方法によって合成する 事ができる。又、市場より容易に入手する事ができる。例えば、日本化薬(株)製、KAYARAD R-604が挙げられる。一般式[I]で示される化合物において、紫外線硬化の場合はR1はHの方が好ましい。

(B)成分の配合量は、(A)乃至(D)の成分の総量100重 量部に対して5~60重量部が好ましく、特に10~5 0重量部が好ましい。

特に(C)成分は、(A)成分及び(B)成分以外の不飽和基含有化合物であり、具体的化合物としては、2 ーヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、カルビトール(メタ)アクリレート、フェニルオキシエチル(メタ)アクリレート、テトート、2 ーエチルへキシル(メタ)アクリレート、テトラヒドロフルフリル(メタ)アクリレート、イソボロニル(メタ)アクリレート、ジシクロペンタジエンエトキシ(メタ)アクリレート、水添ジシクロペンタジエン(メタ)アクリレート、2 ーヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メ

タ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ) アクリレート、トリメチロープロパンポリプロポキシト リ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパンポリ エトキシトリ (メタ) アクリレート、1,6-ヘキサンジ オールジ(メタ) アクリレート、ネオベンチルグリコー ルジ(メタ) アクリレート、2 ーヒドロキシエチル(メ タ) アクリレートのリン酸エステル(例えば、日本化薬 (株) 製、KAYAMAPM2、KAYAMA PM 1、KAYAMAPA2等)、2-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレートのεーカプロラクトン付加物のリ ン酸エステル(例えば、日本化薬(株)製、KAYAM A PA21、KAYAMAPA21等)、ヒドロキシ ピバリン酸エステルネオペンチルグリコールジ(メタ) アクリレート (例えば、日本化薬(株)製、KAYAR AD MANDA) 等が挙げられる。特に好ましい(C) 成分としては、2 ーヒドロキシエチルメタクリレート、 カルビト ールアクリレート、フェニルオキシエチルアク リレート、水添ジシクロペンタジエンアクリレート、ヒ ドロキシピバリン酸エステルネオペンチルグリコールジ アクリレート、2 ーヒドロキシエチルメタクリレートの リン酸エステル等が挙げられる。

(c)成分の配合量は、(A)乃至(D)の成分の総量100重 量部に対して1~60重量部が好ましく、特に5~50 重量部が好ましい。

(D)成分の光重合開始剤としては、例えば、ベンゾイン エチルエーテル、ベンゾインブチルエーテルなどのベン ソインアルキルエーテル系、2.2-ジエト キシアセトフ ェノン、4'ーフェノキシー2,2ージクロロアセトフェ ノンなどのアセトフェノン系、2 -ヒドロキシー2 -メ チルプロピオフェノン、4′ーイソプロピルー2ーヒド ロキシー2 ーメチルプロピオフェノンなどのプロピオフ ェノン系、ベンジルジメチルケタール、1 -ヒドロキシ シクロヘキシルフェニルケトン及び2 ーエチルアントラ キノン、2 ークロロアント ラキノンなどのアント ラキノ ン系、2 -クロロチオキサントン、2,4-ジエチルチオ キサントンなどのチオキサントン系光増感剤等があげら れる。これら光重合開始剤は単独で又は組合わせて用い られる。特に好ましい (D) 成分としては2 -エチルアン トラキノン、2,4-ジエチルチオキサントン等が挙げら れる。(D)成分の配合量は、(A)乃至(D)の成分の総量1 00 重量部に対して0.5~15 重量部が好ましく、特に 1 ~5 重量部が好ましい。

本発明組成物は、スクリーン印刷法、または、オフセット 印刷法等により 印刷されるが、その場合の印刷性を向上させるため、例えばタルク、炭酸カルシウム、アルミナ、硫酸バリウム、マイカなどの体質顔料、およびレベリング剤、着色顔料、揺変剤、増粘剤、キレート剤などを本発明組成物に加えてもかまわない。

本発明の樹脂組成物は、特にソルダーレジストインキ組 50 成物として有用であるが、その他にも飼、ブリキ、アル 5

ミ等の金属用コーティング剤等としても使用できる。 本発明の組成物は放射線により又は熱的手段により常法 により硬化させることができる。放射線による硬化は電 子線のような微粒子放射により又は紫外線照射のような 化学線により行うことができる。例えば紫外線の照射に よる硬化は光重合開始剤(D)を用い常法により行なうこ とができる。

(実施例)

以下、本発明を実施例により具体的に説明する。なお実施例中の部は、重量部である。

[エポキシポリアクリレート (A)の合成例]

合成例1

温度計、攪拌機および冷却装置を具備したフラスコに、エポキシ当量180のフェノールノボラック型エポキシ 樹脂(シェル化学(株)製、エピコート154)1800部、アクリル酸669部、メトキノン1.2部及びトリフェニル・スチビン24.6部を加え、110℃まで昇温させ、6時間反応を続けることによりエポキシポリアクリレート(A-1)を得た。

合成例2

合成例1と同一のフラスコに、エポキシ当量169のピスフェノールF型エポキシ樹脂(シェル化学(株)製、エピコートR-807)1690部、アクリル酸669部、メトキノン1.2部及びトリフェニルスチピン8.5部を加え、90℃まで昇温させ、20時間反応を続けることによりエポキシポリアクリレート(A-2)を得た。

合成例3

合成例1 と同一のフラスコに、エポキシ当量1 8 7 のビスフェノールA型エポキシ樹脂(シェル化学(株)製、エピコート828)1870部、アクリル酸669部、メトキノシ1.3部及びトリフェニル・スチピン10部を加え、95℃まで昇温させ、10時間反応を続けることにより、エポキシポリアクリレート(A-3)を得た。

実施例1

合成例1 で得たエポキシポリアクリレート (A-1)14 部、5 -エチルー2 -(2 -ヒドロキシー1,1-ジメチ ルエチル) -5 -(ヒドロキシメチル) -1,3-ジオキ サンのジアクリル酸エステル(日本化薬(株)製、KA YARAD R-604) 29.5部、トリメチロールプロ パントリアクリレート 7.5部、2 ーヒドロキシエチルメ タクリレート17部、2ーヒドロキシエチルメタクリレ ートのリン酸エステル(日本化薬(株)製、KAYAM APM2)2部、シアニングリーン0.6部、モダフロー (モンサント 社製のレベリング剤) 1 部、タルク30部 及び2 -エチルアンスラキノン3 部を加え50~80℃ で均一に混合した後、三本ロール((株)井上製作所 製)で十分に混練したものを、スクリーンにタテ20m m ヨコ30 mのパターンをもつスクリーンを用いてス クリーン印刷法により、プリント 配線板の銅箔上に印刷 し、紫外線で硬化塗膜の鉛筆硬度は6 H、常態、40℃ 50 90%RH4時間の加湿処理及び80℃温水1時間浸漬 直後における260℃、20秒間のハンダ浸漬において フクレ、ハガレを生じなかった。

又、絶縁抵抗は、1 ×10¹³ Ωであった。

実施例2

合成例2 で得たエポキシポリアクリレート (A-2)21.5 部、5 ーエチルー2 ー(2 ーヒドロキシー1,1ージメチルエチル) ー5 ー(ヒドロキシメチル) ー1,3ージオキサンのジアクリル酸エステル(日本化薬(株)製、KA 10 YARAD Rー604)33部、フェノキシエチルアクリレート13.5部、シアニングリーン0.6部、モダフロー1部、タルク30部及びイルガキュアー651(チバ・ガイギー社製、光増感剤)3部を加え、実施例1と同様に混練、印刷、硬化した所、硬化塗膜の鉛筆硬度は3H、常態、40℃、90%RH4時間の加湿処理及び80%温水1時間浸漬直後における260℃、20秒間のハンダ浸漬においてフクレ、ハガレを生じなかった。又絶縁抵抗は、1.5×10¹³Qであった。

実施例3

合成例3 で得たエポキシポリアクリレート (A-3)14 20 部、5 -エチル-2 -(2-ヒドロキシ-1.1-ジメチ ルエチル) -5 -(ヒドロキシメチル) -1,3-ジオキ サンのジアクリル酸エステル(日本化薬(株)製、KA YARAD R-604) 29.5部、ヒドロキシピバリン 酸ネオペンチルグリコールジアクリレート(日本化薬 (株) 製、KAYARAD MANDA) 7.5部、ジシ クロペンタジエンオキシエチルアクリレート(日本化成 (株) 製、FA-512A) 17部、2-ヒドロキシエ チルメタクリレートのリン酸エステル(日本化薬(株) 製、KAYAMA PM2)2部、シアニングリーン0. 30 6部、モダフロー1 部、タルク30部及び2-エチル・ アンスラキノン3部を加え、実施例1と同様に混練、印 刷、硬化した所、硬化塗膜の鉛筆硬度は4 H、常態、4 0 ℃、9 0 %R H4 時間の加湿処理及び8 0 ℃温水1 時 間浸漬直後における260℃、20秒間のハンダ浸漬に おいてフクレ、ハガレを生じなかった。又、絶縁抵抗は 1.2×1 0 13 Qであった。

比較例1

実施例1 で使用した5 ーエチルー2 ー(2 ーヒドロキシー1,1ージメチルエチル) ー5 ー(ヒドロキシメチル) ー1,3ージオキサンのジアクリル酸エステル(日本化薬(株)製、KAYARAD Rー604)に代えて、2ーヒドロキシエチルメタクリレートを使用した以外は、実施例1 と同様にして硬化した所、硬化塗膜の鉛筆硬度は3 H、常態、40℃、90%RH4時間の加湿処理及び80℃温水1時間浸漬直後における260℃、20秒間のハンダ浸漬において、フクレ、ハガレを生じた。又絶縁抵抗は、2.0×10¹⁰Ωであった。

(発明の効果)

本発明の放射線硬化型の樹脂組成物は、耐熱性、耐湿

性、耐溶剤性、密着性及び電気絶縁性に優れ、特に紫外

線硬化型ソルダーレジストインキに有用である。